

**Деформационное и поляризационное рассеяния.** В выражение (1) входит матричный элемент  $M$  возмущения  $\delta V$  на блоховских ф-циях  $\psi$  (см. *Блоховские электроны*), обычно  $\delta V$  и  $\psi$  неизвестны, поэтому  $M$  можно найти только численными расчётами. Однако если рассеяние происходит на ДВ-фонах, эту трудность можно обойти. Для этого следует усреднить  $\delta V$  по объёму с размерами, большими постоянной решётки  $a_0$  и меньшими длины волны фона  $\lambda = 2\pi/q$ . В результате усреднения появляется электрич. макрополе  $e\phi$ . Для  $\delta V$ , созданного акустич. фононом,  $\Phi(r, t)$  ( $r$  — координата точки, в окрестности к-рой произведено усреднение) представляет собой электрич. поле, сопровождающее волну деформации (пьезоополе). В случае оптич. фона  $\Phi(r, t)$  — поле, возникающее из-за относит. смещения разноимённо заряженных подрешёток (см. *Динамика кристаллической решётки*). Рассеяние, обусловленное электрич. макрополем, наз. **поляризационным**. Матричные элементы  $\bar{M}$  для рассеяния, обусловленного макрополем, можно вычислять, представляя волновые ф-ции электрона в виде плоских волн.

Др. источником рассеяния является микрополе  $\delta\tilde{V} = \delta V - e\phi$ , выпавшее при усреднении. В области усреднения, где  $e\phi$  почти постоянно,  $\delta V$  — почти периодич. ф-ция  $r$ . В этой области электрон движется в периодич. поле  $V_0 + \delta\tilde{V}$  и его закон дисперсии  $\epsilon(p)$  отличается от закона дисперсии  $\epsilon(p)$  в идеальной решётке. В др. области усреднения будут другие  $\delta\tilde{V}$  и другие  $\epsilon'(p)$ . Т. к. частоты фононов меньше электронных, то закон дисперсии  $\epsilon'(p)$  «следит» за колебаниями решётки, т. о., в кристалле, в к-ром возбуждены ДВ-фононы, закон дисперсии медленно меняется в пространстве и времени; он описывается ф-цией  $\epsilon(p; r, t)$ , характерные масштабы изменения к-рой такие же, как у  $\Phi(r, t)$ . Двигаясь в среде с перм. законом дисперсии, электрон рассеивается (как свет в тумной среде), даже если макрополе отсутствует. Такое рассеяние наз. **деформационным**.

Матричные элементы  $\bar{M}$  деформациц. рассеяния тоже можно вычислять, заменяя блоховские ф-ции на плоские волны, если в качестве возмущения брать не  $\delta\tilde{V}$ , а т. н. деформациц. потенциал  $w(r, t)$ . В полупроводнике с невырожденной зоной  $w(r, t)$  имеет смысл сдвиги дна или потолка зоны в точке  $r$  в момент  $t$ , т. е.  $w(r, t) = \epsilon(p; r, t) - \epsilon(p_0)$ , где  $p_0$  соответствует экстремуму зоны (или центру долины); в *многодолинном полупроводнике* деформациц. потенциал различен для электронов разных долин. В металле  $w(r, t)$  — сдвиг поверхности Ферми, так что  $w$  зависит дополнительно от положения на поверхности Ферми.

Матричные элементы в случае поляризационного  $\bar{M}$  и деформационного  $\bar{M}$  рассеяний, вычисленные через  $e\phi$  и  $w$ , всегда сдвинуты по фазе на  $\pi/2$ . Это означает, что поляризациц. и деформациц. рассеяния, обусловленные одной и той же фононной модой, не интерферируют. Поэтому говорят о четырёх механизмах рассеяния: *DA*, *DO*, *PA*, *PO*, где первая буква указывает на характер рассеяния (деформационный или поляризационный), вторая — на ветвь фононов (акустическая или оптическая).

Для вычисления  $\bar{M}$  и  $\bar{M}$  необходимо выразить  $e\phi$  и  $w$  через смещения атомов решётки. Связь  $\phi$  со смещениями атомов находят из *Пуассона уравнения*  $\nabla^2\phi = -4\pi \text{div} P$ , где  $P$  — дипольный момент единицы объёма, возникший при однородной статич. деформации решётки из-за смещений ядер и связанного с этим смещениями электронов. Для деформации, созданной акустич. фононами  $P_j = \beta_{jk} u_{kl}$ , где  $u_{kl}$  — тензор деформации, а  $\beta_{jk}$  выражаются через пьезомодули. При деформации, созданной оптич. фононами  $P_j = \gamma_{jk} \xi_k$ , где  $\xi$  — вектор относит. смещения подрешёток, а  $\gamma_{jk}$  выражаются через статич. и динамич. диэлектрич. проницаемости (см. ниже).

Число независимых констант  $\beta$  и  $\gamma$  определяется симметрией кристалла. Так, в кубич. кристаллах с центром инверсии  $\beta_{jkl} = \gamma_{jkl} = 0$ , так что поляризациц. рассеяние невозможно. В кубич. кристалле с двумя атомами в элементарной ячейке (большинство полупроводников) возможно поляризациц. рассеяние для акустич. и оптич. фононов.

Деформациц. потенциал  $w(r, t)$  определяется смещениями атомов в точке  $r$  в момент  $t$ . Для акустич. фононов  $w = \Xi_{ij} u_{ij}$ , для оптич. фононов  $w = \Gamma_i \xi_i$ . Здесь  $\Xi$ ,  $\Gamma$  — т. н. константы деформациц. потенциала. Их число, кроме симметрии кристалла, зависит ещё от положения  $p_0$  в полупроводниках или на поверхности Ферми в металлах. В кубич. полупроводнике с  $p_0 = 0$  из симметрии следует, что  $\Xi_{ij} = \Xi_{di}$  и  $\Gamma_i = 0$ . Это значит, что  $w = \Xi u$ , где  $u = u_{11} + u_{22} + u_{33}$  — относит. изменение объёма при деформации. Т. к. для поперечных акустич. фононов  $u = 0$ , то *DA*-рассеяние разрешено только для продольных фононов, *DO*-рассеяние запрещено для обеих ветвей. Если  $p_0$  лежит не в центре зоны Бриллюзона, то возможны *DA*- и *DO*-рассеяния на поперечных акустич. фононах.

Времена релаксации  $\tau_p$  и  $\tau_\epsilon$  можно найти, если вычислить, с какой скоростью электрон с импульсом  $p$  теряет энергию и направленный импульс при рассеянии, переходя во все др. состояния с импульсами  $p'$  (скорость релаксации) В изотропном случае

$$\frac{dp}{dt} = \frac{p}{\tau_p}; \quad \frac{d\epsilon}{dt} = \frac{\epsilon - \epsilon^*}{\tau_\epsilon},$$

где величина  $\epsilon^*$  имеет порядок тепловой энергии  $T$ , если электронный газ невырожден, и равно ферми-энергии  $\epsilon_F$ , если газ сильно вырожден (здесь и ниже  $k = 1$ ).

Для акустич. фононов в полупроводниках при индуциров. рассеянии ( $\epsilon \ll \epsilon^*$ ) скорость релаксации импульса пропорц.  $T$ :

$$\frac{1}{\tau_p} = \frac{1}{\tau} \frac{T}{\hbar\omega} \left( \frac{\epsilon}{\hbar\omega} \right)^{\pm 1/2}. \quad (3)$$

Здесь  $T$  и  $\epsilon$  выражены в долях энергии фона; верх. знак относится к *DA*-рассеянию, нижний — к *PA*-рассеянию;  $\tau$  — характерное время, определяемое соотношениями

$$\bar{\tau}_{DA} = 2\pi\hbar ps^2/\Xi^2 p_0^3; \quad \bar{\tau}_{PA} = 2\pi\hbar ps^2/(e\beta)^2 p_0,$$

где  $p$  — плотность кристалла,  $p_0$  — импульс электрона с энергией  $\hbar\omega$ . Типичные значения  $\bar{\tau}_A \approx 1-10$  пс.

При  $\epsilon \gg \epsilon^*$  (спонтанное рассеяние) скорость релаксации импульса, т. е.  $\tau_p$ , от  $T$  не зависит:

$$\left( \frac{1}{\tau_p} \right)_{DA} = \frac{1}{\tau_{DA}} \frac{4}{s} \delta_0^{1/2} \frac{\epsilon}{\hbar\omega}; \quad \left( \frac{1}{\tau_p} \right)_{PA} = \frac{1}{\tau_{PA}} \frac{2}{3} \delta_0^{1/2}. \quad (4)$$

Здесь  $\delta_0 = 2ms^2/\hbar\omega$  ( $\sim 10^{-4}-10^{-2}$ ) — степень упругости рассеяния,  $m$  — эф. масса электрона.

Время релаксации энергии  $\tau_\epsilon$  не зависит от соотношения между  $\epsilon$  и  $\epsilon^*$ :

$$\frac{\epsilon - \epsilon^*}{\tau_\epsilon} = \frac{1}{\tau} \delta_0 \left( \frac{\epsilon - \epsilon^*}{\hbar\omega_0} \right)^{\pm 1/2}; \quad \epsilon_{DA}^* = 2T; \quad \epsilon_{PA}^* = T. \quad (4a)$$

Для акустич. фононов в металлах и вырожденных полупроводниках при высоких темп-рах ( $T > \hbar\omega_F$ )  $\tau_p$  определяется ф-лой

$$\frac{1}{\tau_p} = \frac{1}{\tau_F} \frac{T}{\hbar s p_F}; \quad \tau_F = \frac{\pi\hbar}{mp_F^2 \Xi^2} \approx 0,01 \text{ пс}. \quad (5)$$

Скорость релаксации энергии

$$\frac{\epsilon - \epsilon_F}{\tau_\epsilon} = \frac{\hbar s p_F}{\tau_F} \text{ th} \frac{\epsilon - \epsilon_F}{T}. \quad (6)$$